Japanese Pat. JP-A-2000-57627 (2000)

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve recording properties and durability by using a light-reflecting film which contains each one or more kinds of elements selected from a first group consisting of Al and Ag and a second group consisting of Bi. Rh and Zn and has specified thermal conductivity and reflectance of specified range for light of a specified wavelength.

SOLUTION: The combination of metal elements is made to Al and Bi and/or Rh or Ag ans Bi and/or Zn and the total number of metal atoms in a second group is made to 1 to 49% for the total number of atoms of the first and second metals. The thermal conductivity is made to 140 to 370 W/(m.K) and the reflectance is made to greater than or equal to 70% for light in 830 to 370 nm wavelength range. When a reflecting film having the thermal conductivity above described is applied for a DRAW type optical recording medium using a dye as a recording layer, good pits can be obtained, while maintaining the recording sensitivity and further, good adhesion between the recording layer and a reflecting layer can be obtained.

Samples of Ag-15at%Bi and Ag-4.9at%Bi-29.1at%Zn are disclosed.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-57627 (P2000-57627A)

(43)公開日 平成12年2月25日(2000.2.25)

(51) Int.Cl. ⁷		徽別記号		FI							テーマコード(参考)
G11B	7/24	5 3 8		G 1 1	1 B	7/24		5	3 8	E	2H042
								5	3 8	С	2H111
B 4 1 M	5/26			C 2 2	2 C	5/06				Z	5 D O 2 9
C 2 2 C	5/06				:	21/00				N	
	21/00			G 0 2	2 B	5/08				Α	
			審査請求	未請求	請求	項の数 5	OL	(全	7	頁) "	最終頁に続く
(21)出願番号		特顯平10-220453		(71) &	人類出	000005	887				
						三井化	学株式	会社			
(22)出顧日		平成10年8月4日(1998.			東京都	千代田	区震力	関	三丁	目2番5号	
				(72) 3	発明者	梅原	英樹				
						東京都	千代田	区度为	関	三丁	32番5号 三
						井化学	株式会	社内			
				(72) \$	铯明者	小池	正士				
						神奈川	県横浜	市栄区	(笠)	間町1	190番地 三井
						化学株	式会社	内			
				(72)多	等明者	福田	伸				
						神奈川	退機近	# #	r Art E		1007844
							71. OLD		7351	间門 1	190番地 三井

(54) 【発明の名称】 光反射膜及びそれを用いた光記録媒体

(57)【要約】

【解決手段】 A1、Agからなる第1のグループ、及び、Bi、Rh、Znからなる第2のグループから選択された少なくとも1種づつの元素から構成され、熱伝導率が $140\sim370$ W/ $(m\cdot K)$ であり、且つ、 $830\sim370$ nmの波長光において反射率が70%以上であることを特徴とする光反射膜。

【効果】 830~370nmの波長領域で高反射率を有し、色素層との密着性が良好な反射膜を用いることにより、記録特性および耐久性が良好な光記録媒体を提供することを可能にした。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 A1、Agからなる第1のグループ、及び、Bi、Rh、Znからなる第2のグループから選択された各1種以上の元素を含有してなり、熱伝導率が140~370W/($m\cdot K$)であり、且つ、830~370nmの波長光に対して反射率が70%以上であることを特徴とする光反射膜。

【請求項2】 第1グループの金属を主成分とし、第1及び第2グループの全金属の原子数に対して、第2グループの金属を原子数として1~49%含有することを特徴とする請求項1記載の光反射膜。

【請求項4】 透明な基板上に、少なくとも、色素を含有する記録層と、請求項 $1\sim3$ のいずれかに記載の反射膜を有することを特徴とする光記録媒体。

【請求項5】 基板側から入射した450~370nm から選択されるレーザ光に対する反射率が15%以上であることを特徴とする請求項4記載の光記録媒体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光反射膜、特に近 赤外レーザーから青色レーザー波長に対応した追記型光 記録媒体用光反射膜に関する。

[0002]

【従来の技術】従来より光記録媒体として、記録情報を再生するために、あらかじめプレス等の手段を用いて、透光性ポリカーボネート製等の基板上にプレピットやプリグルーブを形成し、このピットを形成した面にAu、A1等の金属膜からなる光反射層を形成した読みだしもの上に光硬化型樹脂からなる保護層を形成した読みだし専用の光記録媒体が、コンパクトディスク(以下CDと略す)として実用化されている。このCDは、音楽、画像、データ、プログラムなどを保存再生する目的で広く普及している。このCDの記録および再生信号に関する仕様は、CD規格として規定されており、この規格に準拠する再生装置は、CDプレーヤーとして広く普及している。

【0003】CD規格に対応した追記型光記録媒体として、CD-Recordable (以下CD-Rと略す)が提案・開発されている〔例えば、日経エレクトロニクス No.465.p.107.1989年1月23日号、OPTICAL DATA STORAGE DIGEST SERIES vol.1.p.45.1989、特開平2-132656号、特開平2-168446号、特開平3-215466号公報等〕。このCD-Rは、透明樹脂基板上に、記録層、反射層、保護層がこの順で積層されており、該記録層に高パワーのレーザ光を照射することにより、記録層が物理的あるいは化学的変化を起こし、ピットの形で情報を記録する。形成されたピット部位に低パ

ワーのレーザ光を照射し、反射率の変化を検出することによりピットの情報を再生することができる。市販のCD-Rは色素を含有した記録層を有し、この色素としては大きく分けて、フタロシアニン色素とシアニン色素がある。該反射層は色素層に密着して設けられており、通常、CD規格に準拠した反射率を得るために反射層は反射率が高く、しかも耐食性が良好なAu薄膜が使用されている〔例えば、特開平2-79235号公報〕。

【0004】これらのCD-R媒体は、830~770 nmの近赤外半導体レーザを用いて記録・再生を行い、レッドブックやオレンジブック等のCDの規格に準拠しているため、CDプレーヤーやCD-ROMプレーヤーと互換性を有するという特徴を有する。最近、波長690nm~620nmの赤色半導体レーザが開発され、高密度の記録及び/又は再生が可能となった。例えば、従来の5~8倍の記録容量を有する高密度記録媒体や、この高密度記録媒体対応のプレーヤーが開発された。また、YAGレーザの高調波変換による530nm、420nm付近の波長のレーザが実用化され、さらに、490nm、410nm、370nm付近の波長の半導体レーザの開発も行われている。

【0005】そこで、これらの短波長レーザに対応した色素を用いた高密度に一回書き込み可能な光記録媒体が提案されており、このような光記録媒体においては、短波長領域で高い反射率を有する反射膜を使用する必要がある。さらに、該反射膜の熱伝導率を制御して、記録層の分解、レーザ光に対する感度等を最適化する必要がある。特開平6-243509号公報では、反射膜に、Ag-In、Ag-VまたはAg-Nb等の合金を用いて、熱伝導率を規定しているが、色素記録層の分解を考慮したものではない。また、従来から用いられているAu、Al、Ag等の反射膜を、記録層に色素を含有した追記型光記録媒体に使用し、短波長レーザを用いて記録再生した場合には、熱コントロール、密着性などの問題が生じ、特にAuでは青色レーザ波長で極端に反射率が低下した。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、レーザ光源の短波長化により高密度化した光記録媒体、特に色素を記録層に含有する追記型高密度光記録媒体に使用することのできる近赤外から青色波長までの光に対し高反射率で、色素層との密着性が良好で、記録に適度な熱伝導率を有する光反射膜を提供することである。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記課題 を解決すべく鋭意検討を重ねた結果、本発明を完成する に至った。すなわち、本発明は、

①A1、Agからなる第1のグループ、及び、Bi、Rh、Znからなる第2のグループから選択された各1種以上の元素を含有してなり、熱伝導率が140~370

W/($m \cdot K$) であり、且つ、830~370nmの波 長光に対して反射率が70%以上であることを特徴とす る光反射膜、

②第1グループの金属を主成分とし、第1及び第2グループの全金属の原子数に対して、第2グループの金属を原子数として1~49%含有することを特徴とする前記 ②記載の光反射膜、

③AlとBi及び/又はRh、あるいは、AgとBi及び/又はZnを含有することを特徴とする前記①または②記載の光反射膜、

④透明な基板上に、少なくとも、色素を含有する記録層と、前記②~③のいずれかに記載の反射膜を有することを特徴とする光記録媒体、

⑤基板側から入射した $450\sim370$ nmから選択されるレーザ光に対する反射率が15%以上であることを特徴とする前記④記載の光記録媒体、に関するものである。

[0008]

【発明の実施の形態】特定の元素を、ある割合で組み合わせた本発明の反射膜は、近赤外~青色波長領域の光に対し、70%以上の高反射率を有し、しかも、光記録媒体に適応した場合に、適度な熱伝導率を有し、色素層との密着性が良好なものである。本発明の反射膜は、A1、Agからなる第1のグループ、及び、Bi、Rh、Znからなる第2のグループから選択された各1種以上の元素を含有してなるもので、反射層に占めるこれらの元素の割合が50重量%以上のものである。本発明の反射膜は、特に記録層に色素を用いた追記型の光記録媒体において、緑色から青色波長領域において良好な記録および再生を可能にするものである。

【0009】本発明でいうレーザ光は、830、780 nm付近の発振波長の近赤外半導体レーザ、680、650及び635nm付近の発振波長の赤色半導体レーザ、530nm、490nm付近の発振波長の緑色レーザ、410nm、370nm付近の波長の青色半導体レーザ、さらにYAGレーザの高調波変換による530nm、420nm付近の波長のレーザである。本発明の光記録媒体は、これらの中から選択される一波長または複数の波長において、再生可能であり、且つ、反射率が15%以上である。

【0010】本発明の具体的構成について、以下に詳細に説明する。本発明の反射膜は、A1、Agからなる第1のグループ、及び、Bi、Rh、Znからなる第2のグループから選択されたA1 種以上の元素を含有している。この反射膜の熱伝導率は140~370 W/($m\cdot$ K)であり、且つ、830~370 n mの波長光において反射率が70 %以上である。なお、第2 のグループの全金属の合計原子数に対して、1~49%であることが好ましく、この混合割合は、熱伝導率の値が所定の値に合

うように考慮して定められる。特に好ましくは、A1とBi及び/又はRh、あるいは、AgとBi及び/又はZnを含有してなる反射膜である。

【0011】本発明の反射膜の熱伝導率は、140~370W/(m・K)である。色素を記録層とした光記録媒体に、このような反射膜を適応した場合、熱伝導率が140W/(m・K)未満の反射膜では、熱が記録層内にたまりやすく、記録した際に、記録ピットの周りへの熱の影響のため、きれいなピットが得られにくい。一方、370W/(m・K)より大きい反射膜では、記録層の熱が逃げやすく記録感度が低下する傾向がある。さらに、本発明の反射膜とすると記録層と反射層の間の密着性が良好化して、媒体の耐久性が向上する。

【0012】また、本発明の反射膜は、前記の第1と第2のグループの金属を主として含有するが、その他の金属を含有していてもよく、他の金属としては、Cu, V, Ta, Cr, Mo, W, Mn, Fe, Co, Ni, Pd, Pt, Au等が挙げられる。本発明の反射膜においては、これら他の金属から選択される1つ以上の金属の総含有量(含有原子数の合計)は、A1及び/又はAgの全原子数に対して、20%以下である。本発明の反射膜の形成方法としては、例えば、スパッタ法、イオンプレーティング法、化学蒸着法、真空蒸着法等が挙げられ、通常、500~2000人の膜厚に成膜する。特に多元金属ターゲットまたは合金ターゲットを使用したスパッタ法が好ましい。

【0013】次に、本発明の反射膜を反射層として用いる光記録媒体について記す。本発明でいう光記録媒体とは、予め情報を記録されている再生専用の光再生用媒体、及び、情報を記録して再生することのできる光記録媒体の両方を示すものである。ここでは適例として、後者の情報を記録して再生のできる光記録媒体、特に基板上に、記録層、反射層及び保護層をこの順で形成した光記録媒体、及び、反射層面に基板を貼り合わせた光記録媒体に関して説明する。なお、基板と記録層の間、記録層と反射層の間、反射層と保護層の間、反射層と基板の間等に別の層が介在していてもよい。

【0014】基板の材質としては、基本的には、記録光及び再生光の波長で透明であればよい。例えば、ポリカーボネート樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリメタクリル酸メチル等のアクリル樹脂、ポリスチレン樹脂、エポキシ樹脂等の高分子材料や、ガラス等の無機材料が利用される。これらの基板材料は、射出成形法等により円盤状に基板に成形される。追記型光記録媒体の場合は、必要に応じて、基板表面に溝を形成することもある。

【0015】記録層としては、主としてレーザ波長域に 適度な吸収を有し、一定以上のエネルギーを持つレーザ 光の照射で、物理的/化学的変形・変質・分解を伴うよ うな物質を含有する層であり、本発明は色素を含むもの である。例えば、記録再生波長が450nm~370n mである場合の有効な記録能を有する材料としては、λ max が 3 5 0 nm付近に存在し、4 5 0 ~ 3 7 0 nmでの屈折率が大きく、吸光度が小さいものが好ましく、具体的には、スピロ系色素、スチルベン系色素、フルオレイン系色素、イミダゾール系色素、ペリレン系色素、フェノチアジン系色素、ポリエン系色素、フェノチアジン系色素、ポリエン系色素、アクリジノン系色素、シアニン系色素、アクリジン系色素、クマリン系色素、カルボスチリル系色素、ポルフィン系色素、スクアリリウム系色素、などがある。好ましくは、ポリエン系色素、スチルベン系色素、キノン系色素である。なお、本発明では、記録層に含有させる色素は、前記色素を単独で用いてもよい。2種以上の色素を混合または積層してもよい。

【0016】また、色素に、必要に応じて、クエンチャー、色素熱分解促進剤、紫外線吸収剤、接着剤等の添加剤を、混合、あるいは、そのような性能を示す基を置換基として導入することも可能である。クエンチャーとしては、アセチルアセトナート系、ビスジチオーαージケトン系やビスフェニルジチオール系などのビスジチオール系、チオカテコール系、サリチルアルデヒドオキシム系、チオビスフェノレート系等の金属錯体が好ましい。またアミン系も好適である。

【0017】色素熱分解促進剤としては、熱減量分析(TG分析)等により、色素の熱分解の促進が確認できるものであれば特に限定されず、例えば、金属系アンチノッキング剤、メタロセン化合物、アセチルアセトナト系金属錯体等の金属化合物が挙げられる。金属系アンチノッキング剤の例としては、四エチル鉛、その他の鉛系化合物、シマントレン [Mn (Cs Hs) (CO) 3] などのMn系化合物、また、メタロセン化合物の例としては、鉄ビスシクロペンタジエニル錯体(フェロセン)をはじめ、Ti、V、Mn、Cr、Co、Ni、Mo、Ru、Rh、Zr、Lu、Ta、W、Os、Ir、Sc、Yなどのビスシクロペンタジエニル金属錯体がある。中でもフェロセン、ルテノセン、オスモセン、ニッケロセン、チタノセン及びそれらの誘導体は良好な熱分解促進効果がある。

【0018】その他、鉄系金属化合物として、メタロセンの他に、ギ酸鉄、シュウ酸鉄、ラウリル酸鉄、ナフテン酸鉄、ステアリン酸鉄、酪酸鉄などの有機酸鉄化合物、アセチルアセトナート鉄錯体、フェナントロリン鉄錯体、ビスピリジン鉄錯体、エチレンジアミン鉄錯体、エチレンジアミン鉄錯体、エチレンジアミン映音体、ジエチレントリアミン鉄錯体、ジエチレントリアミン鉄錯体、ジホスフィノ鉄錯体、ジメチルグリオキシマート鉄錯体、ジホスフィノ鉄錯体、シメチルグリオキシマート鉄錯体、アンミン鉄錯体、カルボニル鉄錯体、シアノ鉄錯体、アンミン鉄錯体などの鉄錯体、塩化第一鉄、塩化第二鉄、臭化第一鉄、臭化第二鉄などの無機鉄塩類、さらには、酸化鉄などが挙げられる。ここで用いる熱分解促

進剤は有機溶剤に可溶で、且つ、耐湿熱性及び耐光性の 良好なものが望ましい。上述した各種のクエンチャー及 び色素熱分解促進剤は、必要に応じて、多種類を混合し て用いても、また、バインダー、レベリング剤、消泡剤 等の添加物質を加えてもよい。

【0019】記録層の作製方法としては、スピンコート 法やキャスト法等の塗布法、スパッタ法、光CVD法、 イオンプレーティング法、電子ビーム蒸着法、化学蒸着 法および真空蒸着法等があり、特に限定はされない。し かしながら、本発明では、色素選択、媒体設計、製造上 の自由度や容易さがより拡大する点で、塗布法による作 製が好ましい。塗布法で用いる溶媒は、色素を溶解また は分散させやすいもので、且つ基板にダメージを与えな いものでなくてはならない。例えば、アルコール系溶媒 (メタノール、エタノール、プロパノール等)、ハロゲ ン化アルコール系溶媒 (2,2,3,3-テトラフルオロ-1- プ ロパノール、ヘキサフルオロイソプロパノール等)、炭 化水素系溶媒(ヘキサン、シクロヘキサン、エチルシク ロヘキサン、シクロオクタン、ジメチルシクロヘキサ ン、オクタン、ベンゼン、トルエン、キシレン等)、ハ ロゲン化炭化水素系溶媒(ジクロロメタン、クロロホル ム、四塩化炭化水素、テトラクロロエチレン、ジクロロ ジフルオロエタン等)、エーテル系溶媒(テトラヒドロ フラン、ジエチルエーテル、ジプロピルエーテル、ジブ チルエーテル、ジオキサン等)、セロソルブ系溶媒(メ チルセルソルブ、エチルセルソルブ等)、ケトン系溶媒 (アセトン, シクロヘキサノン、メチルエチルケトン 等)、エステル系溶媒(酢酸エチル、酢酸ブチル等)な どが挙げられる。これらの溶媒は1種あるいは複数混合 して用いられる。

【0020】塗布法としては、バインダー樹脂を20重量%以下、好ましくは0%、色素を0.05~30重量%、好ましくは0.5~20重量%となるように、溶媒に溶解し、スピンコーターで塗布する方法が好ましい。記録層の膜厚は、通常、30~1000nmであるが、好ましくは50~500nmである。なお、当然のことであるが、この膜厚があまり薄く、例えば、30nm未満の膜厚だと、金属反射層への放熱が回避出来ず、感度低下をきたす場合もありうる。膜厚は、記録層の再生レーザー波長の光に対する吸光度が適切になるように設定する。

【0021】反射層は、上記したような方法で、記録層の上に成膜するが、反射率を高めるためや密着性をよくするために、記録層と反射層の間に反射増幅層や接着層を設けることもできる。反射層の上に、さらに公知の方法により保護層を形成させることもできる。保護層の材料としては、反射層を外力から保護するものであれば、有機、無機物質のいずれでもよく、特に限定されない。有機物質としては、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、UV硬化性樹脂等を挙げることができ、なかでも、UV硬化

性樹脂が好ましい。無機物質としては、SiO2、SiO0、SnO2、Si3N4、MgF2、AlN等が挙げられる。

【0022】熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂などを用いる場合は、適当な溶剤に溶解して、塗布液を反射層上に塗布、乾燥することによって保護層を形成することができる。UV硬化性樹脂の場合は、そのまま、もしくは適当な溶剤に溶解して塗布液を調製した後に、この塗布液を塗布し、UV光を照射して硬化させることによって保護層を形成することができる。UV硬化性樹脂としては、例えば、ウレタンアクリレート、エポキシアクリレート、ポリエステルアクリレートなどのアクリレート樹脂を用いることができる。これらの材料は単独であるいは混合して用いても良いし、1層だけでなく多層膜にして用いても一向に差し支えない。

【0023】保護層の形成の方法としては、記録層と同様にスピンコート法やキャスト法などの塗布法、スパッタ法、化学蒸着法等が用いられるが、このなかでもスピンコート法が好ましい。保護層の膜厚は、一般には0. $1\sim100\mu$ mの範囲にあるが、本発明においては3~30 μ mの膜厚が好ましい。

【0024】また、本発明の光記録媒体は、反射層面に 保護シートまたは基板を貼り合わせる、あるいは、反射 層面の相互を内側として対向させ光記録媒体2枚を貼り 合わせる、等の層構成であってもよい。本発明の光記録 媒体は、保護層の上に、更にレーベル等の印刷などを行 うこともできる。

[0025]

【実施例】以下に本発明の実施例を示すが、本発明はこ れによりなんら限定されるものではない。

【実施例 1〕基板としてポリカーボネート樹脂製で、連続した案内溝(トラックピッチ: $0.7\mu m$)を有する外径 120mm、厚さ 0.6mmの円盤状のものを用いた。この基板上に、下記式(化 1)で表されるポリエン化合物 0.25gを2.2.3.3-テトラフルオロ-1-プロパノール 10m1に溶解した色素溶液を、回転数 2.000 rpmでスピンコートし、70%で 2時間乾燥して、厚さ約 100nmの光記録層を形成した。

[0026]

【化1】

【0027】この記録層の上に、島津製作所製スパッタ 装置を用いて、A1ターゲットとBiターゲットを用いた $2\pi DC$ スパッタを行い、厚さ 100 nm OC A1 A1

i反射膜を形成した。スパッタガスにはアルゴンガスを用い、スパッタパワー0.5A、スパッタガス圧1.0 \times 10- 3 Torrの条件で行った。形成された反射膜の表面分析の結果、Bi/(Al+Bi)の原子数%は約8%であった。同時に、5cm角のガラス板上に、厚さ100nmのAl-Bi合金膜を設け、分光反射率と熱伝導率を測定した。その結果、反射率は830nm \sim 370nmの波長領域で73%以上あり、熱伝導率は190W/(m·K)であった。さらに反射層の上に、紫外線硬化樹脂をスピンコートした後、前記基板と同様な案内溝のない基板を載せ、紫外線照射して、基板を貼り合わせて、光記録媒体を作製した。

【0028】この媒体に、430nmの青色高調波変換レーザーヘッド(NA=0.65)を搭載したパルステック工業製光ディスク評価装置(DDU-1000)及びKENWOOD製EFMエンコーダーを用いて、最短ピットが0.4 μ mのEFM変調信号を、線速度5.6 m/s、レーザーパワー10mWで記録した。記録後、同評価装置を用いてレーザー出力を0.5 mWにして信号を再生し、反射率、エラーレート及びジッターを測定した結果、いずれも良好な値を示した。なお、再生の際はイコライゼーション処理を施した。この記録した媒体について、加速劣化試験(湿度85%RH、80℃で100時間)を行い、試験後の反射率及びエラーレートを測定した結果、変化は小さく優れた耐久性を有することが確認された。

【0030】〔実施例3〕A1、RhおよびBi9ーゲットを用いた3元DCスパッタを行い、厚さ100nmのA1-Rh反射膜を形成する以外は、実施例1と同様にして光記録媒体を作製した。形成された反射膜の表面分析の結果、(Rh+Bi)/(A1+Rh+Bi)の原子数%が約40%、Bi/Rhの原子数比は約1/7であった。同時に5cm角のガラス板上に、厚さ100nmのA1-Rh-Bi合金膜を設け、分光反射率と熱伝導率を測定した。その結果、反射率は830nm~3

70nmの波長領域で72%以上あり、熱伝導率は16 0W/($m \cdot K$)であった。作製した媒体に実施例1と 同様に、430nmの青色レーザーヘッドを搭載したパルステック工業製光ディスク評価装置DDU-1000 及びKENWOOD製EFMエンコーダーを用いて記録 した。記録後、実施例1と同様の測定を行った結果、良 好な記録特性と耐久性を示した。

【0031】〔実施例4〕AgとBiの合金ターゲット(原子数比 Ag:Bi=85:15)を用いたDCスパッタを行い、厚さ100nmのAg-Bi反射膜を形成する以外は、実施例1と同様にして光記録媒体を作製した。形成された反射膜の表面分析の結果、Bi/(Ag+Bi)の原子数%が約15%であった。同時に5cm角のガラス板上に、厚さ100nmのAg-Bi合金膜を設け、分光反射率と熱伝導率を測定した。その結果、反射率は830nm~370nmの波長領域で75%以上あり、熱伝導率は270W/(m·K)であった。作製した媒体に実施例1と同様に、430nmの青色レーザーヘッドを搭載したパルステック工業製光ディスク評価装置DDU-1000及びKENWOOD製EFMエンコーダーを用いて記録した。記録後、実施例1と同様の測定を行った結果、良好な記録特性と耐久性を示した。

【0032】 [実施例5] AgとZnの合金ターゲット (原子数比 Ag: Zn=60:40) を用いたDCス パッタを行い、厚さ100nmのAg-Zn反射膜を形 成する以外は、実施例1と同様にして光記録媒体を作製 した。形成された反射膜の表面分析の結果、Zn/(A g+Zn) の原子数%が約39%であった。同時に5c m角のガラス板上に、厚さ100nmのAg-Zn合金 膜を設け、分光反射率と熱伝導率を測定した。その結 果、反射率は830nm~370nmの波長領域で72 %以上あり、熱伝導率は29·0W/(m・K)であっ た。作製した媒体に実施例1と同様に、430nmの青 色レーザーヘッドを搭載したパルステック工業製光ディ スク評価装置DDU-1000及びKENWOOD製E FMエンコーダーを用いて記録した。記録後、実施例1 と同様の測定を行った結果、良好な記録特性と耐久性を 示した。

【0033】〔実施例6〕AgとZnの合金ターゲット(原子数比 Ag:Zn=80:20)を用いたDCスパッタを行い、厚さ100nmのAg-Zn反射膜を形成する以外は、実施例1と同様にして光記録媒体を作製した。形成された反射膜の表面分析の結果、Zn/(Ag+Zn)の原子数%が約19%であった。同時に5cm角のガラス板上に、厚さ100nmのAg-Zn合金膜を設け、分光反射率と熱伝導率を測定した。その結果、反射率は830nm~370nmの波長領域で75%以上あり、熱伝導率は340W/(m·K)であった。作製した媒体に実施例1と同様に、430nmの青

色レーザーヘッドを搭載したパルステック工業製光ディスク評価装置DDU-1000及びKENWOOD製EFMエンコーダーを用いて記録した。記録後、実施例1と同様の測定を行った結果、良好な記録特性と耐久性を示した。

【0034】 [実施例7] Ag、BiおよびZnの合金 ターゲット (原子数比 Ag:Bi:Zn=65:5: 30)を用いたDCスパッタを行い、厚さ100nmの Ag-Bi-Zn反射膜を形成する以外は、実施例1と 同様にして光記録媒体を作製した。形成された反射膜の 表面分析の結果、(Bi+Zn)/(Ag+Bi+Z n)の原子数%が約34%、Bi/Znの原子数比は約 1/6であった。同時に5cm角のガラス板上に、厚さ 100nmのAg-Bi-Zn合金膜を設け、分光反射 率と熱伝導率を測定した。その結果、反射率は830n m~370nmの波長領域で72%以上あり、熱伝導率 は310W/(m・K)であった。作製した媒体に実施 例1と同様に、430 nmの青色レーザーヘッドを搭載 したパルステック工業製光ディスク評価装置DDU-1 000及びKENWOOD製EFMエンコーダーを用い て記録した。記録後、実施例1と同様の測定を行った結 果、良好な記録特性と耐久性を示した。

【0035】〔比較例1〕実施例1において、記録層上に島津製作所製スパッタ装置を用いて、A1をDCスパッタし、厚さ100nmの反射層を形成した以外は、同様にして光記録媒体を作製した。同時に5cm角のガラス板上に、厚さ100nmのA1合金膜を設け、分光反射率と熱伝導率を測定した。その結果、反射率は830nm~370nmの波長領域で80%以上、熱伝導率は220W/(m・K)であった。作製した媒体に実施例1と同様に、430nmの青色レーザーヘッドを搭載したパルステック工業製光ディスク評価装置DDU-100及びKENWOOD製EFMエンコーダーを用いて記録した。記録後、実施例1と同様の測定を行った結果、良好な記録特性を示したが耐久性は悪かった。

【0036】〔比較例2〕実施例1において、記録層上に島津製作所製スパッタ装置を用いて、AgをDCスパッタし、厚さ100nmの反射層を形成した以外は、同様にして光記録媒体を作製した。同時に5cm角のガラス板上に、厚さ100nmのAg合金膜を設け、分光反射率と熱伝導率を測定した。その結果、反射率は830nm~370nmの波長領域で80%以上、熱伝導率は408W/(m・K)であった。作製した媒体に実施例1と同様に、430nmの背色レーザーヘッドを搭載したパルステック工業製光ディスク評価装置DDU-1000及びKENWOOD製EFMエンコーダーを用いて記録した。記録後、実施例1と同様の測定を行った結果、記録感度が悪く良好な記録特性得られず、耐久性も悪かった。

【0037】なお、実施例1~7及び比較例1、2で得

られた記録した媒体について実施した加速劣化試験前後 (初期、試験後)の反射率、エラーレート及びジッター の値を(表1)にまとめて記載した。 【0038】 【表1】

	反射率(%)		エラー	-レート (c p s)	ジッター (%)			
	初期	試験後	初期	試験後	初期	試験後		
実施例1	4 5	4 3	8	10	8.5	8.7		
2	47	4 6	9	10	8.3	8.5		
3	4 2	4 2	1 0	11	8.4	8.5		
4	5 0	49	9	10	8.3	8.4		
5	4 8	4 6	8	9	8.0	8.3		
6	5 3	5 1	8	10	7.9	8.0		
7	4 5	4 3	1 0	11	8. 2	8. 5		
比較例1	5 4	13	8	測定不能	8.0	測定不能		
2	5 9	14	100	測定不能	13.4	測定不能		

[0039]

【発明の効果】適当な元素を用い、その構成割合を限定した適度な熱伝導率を有する本発明の反射膜は、830~370nmの波長領域で高反射率を有し、色素層との

密着性が良好であり、この反射膜を用いることにより、 記録特性および耐久性が良好な光記録媒体を提供するこ とが可能となった。

フロントページの続き

(51) Int.C1.7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

G02B 5/08

B 4 1 M 5/26

Y

Fターム(参考) 2H042 DA01 DA11 DA17 DC02 DC03

DCO4 DCO8 DEO0 DEO7

2H111 EA03 EA12 EA39 FA12 FA33

FA35 FA36 FA37 FB42 FB43

FB46 FB60 FB63 CA02 GA03

GAO7

5D029 JA04 JB47 MA13 MA17